

2009 年度 第 2 回 (通算第 12 回) 粒子帯電制御研究会

見学会および講演会:「粉体の帯電と安全」

本年度第 2 回 (通算第 12 回) 粒子帯電制御研究会を、以下のとおり開催いたします。

協 賛: 化学工学会粉体プロセス分科会

日 時: 2009 年 9 月 3 日 (木) 13:00 ~ 17:00

場 所: 労働安全衛生総合研究所

〒204 - 0024 東京都清瀬市梅園 1-4-6

TEL 042-491-4512

地図 <http://www.jniosh.go.jp/access/index.html>

交 通: 西武池袋線清瀬駅下車, 南口 2 番バス停より西武バスにて「東京病院北」下車 (所要時間約 5 分)。

西武池袋線清瀬駅南口, 西武池袋線秋津駅, JR 武蔵野線新秋津駅よりタクシーで約 5 分。

参加費: 2000 円 (当日会場にて, ただし, 大学および公立研究機関は 1000 円)

内 容: 見学会および講演会

1. 研究所見学 (粉体関連施設)

13:00 ~ 13:10 研究所概略

13:15 ~ 13:35 土砂崩壊防止実験室

13:40 ~ 14:00 粉じん爆発

14:05 ~ 14:35 電気グループ粉体関連実験

2. 講演

15:00 ~ 15:50 グラスライニング反応容器用攪拌帯電試験装置の開発

(労働安全衛生総合研究所) 山隈瑞樹氏

16:00 ~ 16:50 粉体塗装中の空間電荷密度測定

(春日電機) 最上智史氏

(労働安全衛生総合研究所) 大澤 敦氏

簡単な懇親会 (17:00 ~ 19:00) を予定しています。

参加の申し込み (連絡先): 松坂 e-mail: matsu@cheme.kyoto-u.ac.jp

会場に関するお問い合わせ: 大澤 e-mail: ohsawa@s.jniosh.go.jp

詳細情報は当研究会のホームページ (アドレスが変りました) をご確認ください。

http://www.cheme.kyoto-u.ac.jp/9koza/G_electrostatics/default.html